



(半導体) アプリケーションマネージャー ◆経験者歓迎◆

海外出張（アメリカ・ドイツ）の機会あり、福利厚生も充実！詳細は求人をご覧ください

募集職種

採用企業名

ノヴァ・メジャリング・インストゥルメンツ株式会社

求人ID

1552322

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区, 品川区

給与

1200万円 ~ 1400万円

更新日

2025年08月22日 00:00

応募必要条件

職務経験

6年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

流暢

最終学歴

大学院卒：修士号/博士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

■仕事内容

Application Manager アプリケーションマネージャー

フィールドアプリケーションマネージャー

■具体的には

アプリケーションマネージャーとしての役割：

- 高い成果をあげる多様なアプリケーションチームの育成とリーダーシップ
- 顧客対応、リソース計画、技術的課題の解決の統括

- ・顧客との強固な関係の構築・維持
- ・ノヴァのビジネス戦略と連動したチーム目標・個人目標の設定・管理
- ・グローバルチームと連携したプロジェクト・デモ・評価の成功実行
- ・継続的な学習、技術的卓越性、革新的な課題解決の推進
- ・本社との連携による技術情報の共有、リソース配分、戦略方向性の整合
- ・技術プレゼン・プリセールス支援・新製品導入などを通じた営業支援

■仕事の魅力

- ・優れたグローバルコミュニケーション能力を備えた強いリーダーシップ
- ・半導体およびイノベーションへの情熱
- ・チームの多様性を尊重し、成長と育成に注力できる姿勢
- ・高度な技術知識とピープルマネジメントのバランス感覚

■勤務地

東京都品川区（五反田駅）

■雇用形態

正社員試用期間あり 3ヶ月

■給与

年賃金 1200～1400万円

*経験・スキルに応じて、当社規定により決定

■勤務時間

裁量労働制（通常稼働時9-18時、相談可）

休日・休暇：完全休止2日（土日）祝祭日、年間休日120日以上、夏休み、年間に給休暇、年末年始休暇、育児休暇、産前産後休暇

■報酬・福利厚生

- ・社会完備
- ・通勤交通費支給
- ・服装自由
- ・海外出張・トレーニング（アメリカ、ドイツ）
- ・健康診断（年1回）
- ・社員旅行（年2回）
- ・退職金共済

スキル・資格

必須条件：

- ・学歴：電気工学、物理学、化学、材料科学または関連分野の修士または博士
- ・経験：半導体計測または装置サポート分野での5～10年以上の経験（マネジメント経験含む）
- ・技術スキル：光学計測（OCD、XPS、ラマン、SIMS）に関する深い知識
- ・語学力：ビジネスレベルの日本語（JLPT N1）および英語（読み書き・会話）
- ・ソフトスキル：戦略的思考、チームリーダーシップ、優れたコミュニケーション能力
- ・出張対応力：国内および海外出張に対応できる方

歓迎条件：

- ・半導体製造（FAB）での5年以上の実務経験および光学計測支援経験
- ・Optical CD、統計解析、モデリングの背景
- ・リーダーシップの実績

- 日本市場と顧客ニーズに対する高い感度

会社紹介

ノヴァ・メジャリング・インストゥルメンツ (ノヴァ) (NASDAQ: NVMI) は、半導体製造におけるプロセス制御のための革新的な計測ソリューションを提供するグローバル企業であり、業界のリーダーです。

約1200人のスタッフが3つの研究開発センターと27のフィールドオフィスで活動し、世界で最も先進的な産業に洞察をもたらしています。物理学、光学、化学、アルゴリズムなど複数の技術分野を駆使して、世界中で製造されるほぼすべての先進的なコンピューターチップを測定するハードウェアとソフトウェアソリューションを開発しています。

ノヴァは原子レベルの寸法や層に深く切り込み、ユニークな洞察を引き出し、お客様にとって重要な意思決定データを提供しています。私たちは、独自で差別化されたソリューションを提供することで、重要な課題に取り組んでいます。

私たちの優れた人材重視で革新的な文化は、ノヴァの全ての人が影響を与える力を持ち、技術を通じて人々が達成できることを大きく再定義することができることを意味しています。

以下のような方を歓迎します：

不可能を出発点とし、多国籍でマルチディシプリナリーなチームで革新的なブレイクスルーを創出することを楽しむ夢見がちな高い目標を持つ優秀な方。

障害により支援が必要な場合は、talent@novami.com までご連絡ください。

会社説明